POLARIZING ELEMENT, POLARIZING PLATE AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY

Publication number: JP2002196142
Publication date: 2002-07-10

Inventor:

SHIRATO KENTARO

Applicant:

FUJI PHOTO FILM CO LTD

Classification:

- international:

G02B5/30; G02F1/1335; G02B5/30; G02F1/13; (IPC1-

7): G02B5/30; G02F1/1335

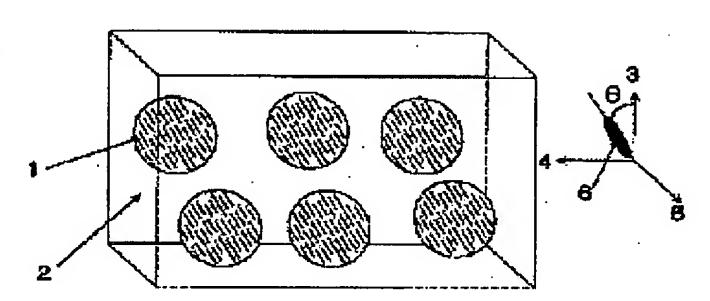
- european:

Application number: JP20000396597 20001227 Priority number(s): JP20000396597 20001227

Report a data error here

Abstract of JP2002196142

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a polarization element which can be made flat and thin using a simple structure and which can improve the reflection luminance of a reflection-type liquid crystal display and make the liquid crystal display bright. SOLUTION: In the polarization element, which scatters one of linearly polarized light components perpendicular to each other and substantially transmits the other, the optical anisotropic phase is aligned obliquely and uniaxially, while the azimuth from the transmission axis is kept perpendicular to the transmission axis, so as to change the polarization state of the scattered light.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開 2 0 0 2 — 1 9 6 1 4 2 (P 2 0 0 2 — 1 9 6 1 4 2 A) (43)公開日 平成14年7月10日(2002.7.10)

識別記号 (51) Int. C1.7 FI テーマコード(参考) G 0 2 B 5/30 G 0 2 B 5/30 2H049 G 0 2 F 1/1335 5 1 0 G 0 2 F 1/1335 5 1 0 2H091 5 2 0 5 2 0

審査請求 未請求 請求項の数25 OL

(全26頁)

(21) 出願番号 特願2000-396597 (P2000-396597) (71) 出願人 000005201

(22) 出願日平成12年12月27日(2000.12.27)富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フイルム株式会社内

(74)代理人 100074675

(72) 発明者 白土 健太郎

弁理士 柳川 泰男

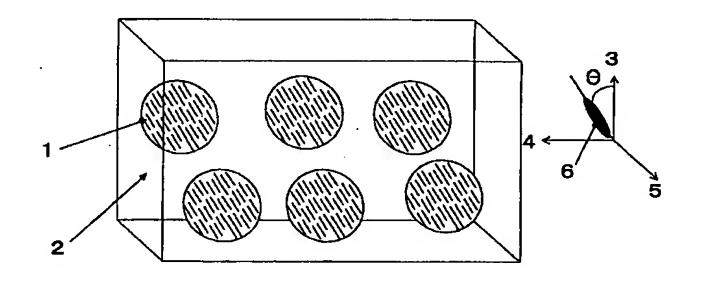
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】偏光素子、偏光板および液晶表示装置

(57)【要約】

【課題】 簡単な構成により平面薄型化が可能であるとともに、反射型液晶表示装置の反射輝度を向上でき液晶表示を明るくすることができる偏光素子を得る。

【解決手段】 直交する直線偏光の一方を散乱し、他方を実質的に透過する偏光素子において、散乱光の偏光状態が変化するよう、光学異方性を透過軸との方位角を垂直に保ちながら傾斜一軸配向する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 直交する直線偏光の一方を散乱し、他方 を実質的に透過する異方性散乱層を有する偏光素子であ って、散乱軸に平行な偏光面を有する入射光の少なくと も50%が入射面の反対側に出射し、出射した散乱光の 少なくとも10%が散乱軸との方位角が20度以上の楕 円偏光もしくは直線偏光に変換されることを特徴とする 偏光素子。

異方性散乱層が、光学的等方性連続相と 【請求項2】 光学的異方性不連続相とからなり、光学的異方性不連続 相の遅相軸が透過軸との方位角を垂直に保ちながら散乱 軸に対して10度以上入射側もしくは出射側に傾斜して いる請求項1記載の偏光素子。

【請求項3】 異方性散乱層が、光学的異方性連続相と 光学的等方性不連続相からなり、光学的異方性連続相の 遅相軸が透過軸との方位角を垂直に保ちながら散乱軸に 対して10度以上入射側もしくは出射側に傾斜している 請求項1記載の偏光素子。

【請求項4】 フイルム面内の方向において、光学的等 方性連続相と光学的異方性不連続相との透過軸方向の屈 折率差が 0.05未満である請求項2に記載の偏光素 子。

【請求項5】 フイルム面内の方向において、光学的等 方性連続相と光学的異方性不連続相との散乱軸方向の屈 折率差が 0.03以上である請求項2に記載の偏光素 子。

【請求項6】 フイルム面内の方向において、光学的異 方性連続相と光学的等方性不連続相との透過軸方向の屈 折率差が 0.05未満である請求項3に記載の偏光素 子。

【請求項7】 フイルム面内の方向において、光学的異 方性連続相と光学的等方性不連続相との散乱軸方向の屈 折率差が 0.03以上である請求項3に記載の偏光素 子。

【請求項8】 光学的等方性連続相が、高分子化合物か らなる請求項2に記載の偏光素子。

【請求項9】 光学的異方性不連続相が、近似円形の平 均径で0.01乃至10μmである請求項2に記載の偏 光素子。

【請求項10】 光学的等方性不連続相が、近似円形の 平均径で 0.01乃至 10μmである請求項 3に記載の 偏光素子。

【請求項11】 光学的異方性不連続相が、液晶性化合 物を含む請求項2に記載の偏光素子。

【請求項12】 光学的異方性連続相が、液晶性化合物 を含む請求項3に記載の偏光素子。

液晶性化合物が、重合性基を有する請 【請求項13】 求項11または12に記載の偏光素子。

【請求項14】 液晶性化合物が、スメクチックC相を 有する請求項11または12に記載の偏光素子。

直交する直線偏光の一方を吸収し、他 【請求項15】 方を実質的に透過する異方性散乱層を有する光吸収型偏 光素子と、直交する直線偏光の一方を散乱し、他方を実 質的に透過する異方性散乱層を有する光散乱型偏光素子 とが、光吸収型偏光素子の偏光透過軸と光散乱型偏光選 択素子の偏光透過軸とが実質的に平行になるように配置 されている偏光板であって、光散乱型偏光選択素子の散 乱軸に平行な偏光面を有する入射光の少なくとも50% が入射面の反対側に出射し、出射した散乱光の少なくと も10%が散乱軸との方位角が20度以上の楕円偏光も しくは直線偏光に変換されることを特徴とする偏光板。

【請求項16】 光吸収型偏光素子の偏光度が99%以 上である請求項15に記載の偏光板。

【請求項17】 少なくとも一枚の透明支持体を有する 請求項15に記載の偏光板。

透明支持体が、セルローストリアセテ 【請求項18】 ートフィルムからなる請求項17に記載の偏光板。

【請求項19】 透明支持体が、メチレンクロライドを 使用せずに製造されたセルローストリアセテートフイル ムである請求項18に記載の偏光板。

【請求項20】 さらに、ディスコティック液晶性分子 から形成された光学異方性層を有し、光学異方性層、光 吸収型偏光素子、そして、光散乱型偏光素子の順に積層 されている請求項15に記載の偏光板。

【請求項21】 反射板、液晶セル、λ/4板および偏 光板がこの順に積層されている反射型液晶表示装置であ って、偏光板が、透明支持体、直交する直線偏光の一方 を吸収し、他方を実質的に透過する異方性散乱層を有す る光吸収型偏光素子および直交する直線偏光の一方を散 乱し、他方を実質的に透過する異方性散乱層を有する光 散乱型偏光素子の積層体からなり、光吸収型偏光素子の 偏光透過軸と光散乱型偏光選択素子の偏光透過軸とが実 質的に平行になるように配置されており、光散乱型偏光。 選択素子の散乱軸に平行な偏光面を有する入射光の少な くとも50%が入射面の反対側に出射し、出射した散乱 光の少なくとも10%が散乱軸との方位角が20度以上 の楕円偏光もしくは直線偏光に変換されることを特徴と する反射型液晶表示装置。

【請求項22】 反射板、液晶セルおよび偏光板がこの 順に積層されている反射型液晶表示装置であって、偏光 板が、 λ / 4 板、直交する直線偏光の一方を吸収し、他 方を実質的に透過する異方性散乱層を有する光吸収型偏 光素子および直交する直線偏光の一方を散乱し、他方を 実質的に透過する異方性散乱層を有する光散乱型偏光素 子の積層体からなり、光吸収型偏光素子の偏光透過軸と 光散乱型偏光選択素子の偏光透過軸とが実質的に平行に なるように配置されており、光散乱型偏光選択素子の散 乱軸に平行な偏光面を有する入射光の少なくとも50% が入射面の反対側に出射し、出射した散乱光の少なくと 50 も 1 0 %が散乱軸との方位角が 2 0 度以上の楕円偏光も

しくは直線偏光に変換されることを特徴とする反射型液 晶表示装置。

【請求項23】 バックライト、偏光板、ツイストネマ チック配向モードの液晶セル、そして偏光フィルムがこ の順で積層されている液晶表示装置であって、バックラ イト側の偏光板が、液晶セル側より順に、ディスコティ ック液晶性分子から形成された光学異方性層、光学異方 性透明支持体、直交する直線偏光の一方を吸収し、他方 を実質的に透過する異方性散乱層を有する光吸収型偏光 素子、そして、直交する直線偏光の一方を散乱し、他方 を実質的に透過する異方性散乱層を有する光散乱型偏光 素子の積層体からなり、ディスコティック液晶性分子の 円盤面の法線の光学異方性透明支持体への正射影の平均 方向と光学異方性透明支持体の面内遅相軸との角度が実 質的に平行または垂直であり、光学異方性透明支持体の 面内遅相軸と光吸収型偏光素子の偏光透過軸とが実質的 に平行または垂直であり、さらに光吸収型偏光素子の偏 光透過軸と光散乱型偏光素子の偏光透過軸が実質的に平 行となるように配置されており、光散乱型偏光選択素子 の散乱軸に平行な偏光面を有する入射光の少なくとも5 0%が入射面の反対側に出射し、出射した散乱光の少な くとも10%が散乱軸との方位角が20度以上の楕円偏 光もしくは直線偏光に変換されることを特徴とするツイ ストネマチック配向モードの液晶表示装置。

【請求項24】 バックライト、偏光板、ベンド配向モ ードの液晶セル、そして偏光板がこの順で積層されてい る液晶表示装置であって、バックライト側の偏光板が、 液晶セル側より順に、ディスコティック液晶性分子から 形成された光学異方性層、光学異方性透明支持体、直交 する直線偏光の一方を吸収し、他方を実質的に透過する 異方性散乱層を有する光吸収型偏光素子、そして、直交 する直線偏光の一方を散乱し、他方を実質的に透過する 異方性散乱層を有する光散乱型偏光素子の積層体からな り、ディスコティック液晶性分子の円盤面の法線の光学 異方性透明支持体への正射影の平均方向と光学異方性透 明支持体の面内遅相軸との角度が実質的に 4 5 度であ り、光学異方性透明支持体の面内遅相軸と光吸収型偏光 素子の偏光透過軸とが実質的に平行または垂直であり、 さらに光吸収型偏光素子の偏光透過軸と光散乱型偏光素 子の偏光透過軸が実質的に平行となるように配置されて 40 おり、光散乱型偏光選択素子の散乱軸に平行な偏光面を 有する入射光の少なくとも50%が入射面の反対側に出 射し、出射した散乱光の少なくとも10%が散乱軸との 方位角が20度以上の楕円偏光もしくは直線偏光に変換 されることを特徴とするベンド配向モードの液晶表示装 置。

【請求項25】 バックライト、偏光板、水平配向モードの液晶セル、そして偏光板がこの順で積層されている液晶表示装置であって、バックライト側の偏光板が、液晶セル側より順に、ディスコティック液晶性分子から形 50

成された光学異方性層、光学異方性透明支持体、直交す る直線偏光の一方を吸収し、他方を実質的に透過する異 方性散乱層を有する光吸収型偏光素子、そして、直交す る直線偏光の一方を散乱し、他方を実質的に透過する異 方性散乱層を有する光散乱型偏光素子の積層体からな り、ディスコティック液晶性分子の円盤面の法線の光学 異方性透明支持体への正射影の平均方向と光学異方性透 明支持体の面内遅相軸との角度が実質的に45度であ り、光学異方性透明支持体の面内遅相軸と光吸収型偏光 素子の偏光透過軸とが実質的に平行または垂直であり、 さらに光吸収型偏光素子の偏光透過軸と光散乱型偏光素 子の偏光透過軸が実質的に平行となるように配置されて おり、光散乱型偏光選択素子の散乱軸に平行な偏光面を 有する入射光の少なくとも50%が入射面の反対側に出 射し、出射した散乱光の少なくとも10%が散乱軸との 方位角が20度以上の楕円偏光もしくは直線偏光に変換 されることを特徴とする水平配向モードの液晶表示装

【発明の詳細な説明】

$[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】本発明は、直交する直線偏光の一方を散乱し、他方を実質的に透過する異方性散乱層を含有する偏光素子に関する。また、本発明は、光吸収型偏光素子と光散乱型偏光素子とを積層した偏光板に関する。さらに、本発明は、光の利用効率を改善した液晶表示装置にも関する。

[0002]

【従来の技術】太陽光のような自然光やランプのような 光源からの光を偏光素子を透過させると、直線偏光、円 偏光、楕円偏光など種々の偏光状態の光を生成すること ができる。偏光素子は、電界制御複屈折モードやツイス トネマティック(TN)モードのような主要な液晶表示 装置の重要部材として極めて広範囲に使用されている (佐藤進著「液晶とその応用」産業図書刊、96~11 5頁に記載)。

【0003】液晶表示装置に用いられる偏光素子としては、一般にヨウ素系や染料系の二色性の光吸収型偏光素子が多く使われている。光吸収型偏光素子は、直交する偏光成分の一方のみを吸収し、透過させないことによってもう一方の直交する偏光成分を透過させることによって直線偏光を生成させる。ただし、光吸収によって直線偏光を生成するので、偏光度が100%に近い場合、原理的に光透過率の上限は50%となる。従って、実際の液晶ディスプレイは半分以下の光しか利用できず、ディスプレイ輝度が低いという問題がある。従来より光源の光利用効率を向上すべく、偏光変換を施す手段がいくつか提案されている(特開昭63-121821号、特開平5-224175号、同5-232433号の各公報に記載)。異方性反射方式および異方性散乱方式は、輝度向上フイルムとして工業化され、透過型液晶ディスプ

レイで広く使用されている。

【0004】異方性反射方式では、一軸延伸フイルムと 未延伸フィルムを多重に積層して、延伸方向の屈折率差 を大きくすることにより反射率ならびに透過率の異方性 を有する偏光素子、そしてこの素子と通常の二色性の光 吸収型偏光素子を積層してバックライト側の偏光素子と して用いる。これのより、バックライトの光利用効率を 高めることができる(WO95/17691号、WO9 5/17692号、WO95/17699号の各明細書 記載)。具体的には、多層膜方式とコレステリック液晶 方式とがある。多層膜方式は、正面輝度向上効果が大き いが、偏光度を大きくするため、積層数を数十層以上に する必要があり、生産性に問題がある。コレステリック 液晶方式は、ピッチ長の異なるコレステリック液晶を垂 直配向した状態で積層し、 λ / 4 板と組み合わせること で容易に実施できる(欧州特許606940A2号明細 書、特開平8-271731号公報記載)。コレステリ ック液晶方式は、正面輝度の向上が、多層膜方式より低 い。

【0005】異方性散乱方式では、高分子と液晶の複合 体を延伸したフイルムが光学的に異方性の散乱体(異方 性散乱体)となる性質を利用する(リキッドクリスタル ズ、1993年、15巻、NO.3、395~407頁 に記載)。WO97/3223号、WO97/322 2 4号、WO 9 7/3 2 2 2 5号、WO 9 7/3 2 2 2 6号の各明細書および特開平9-274108号、同1 Ⅰ − 1 7 4 2 3 1号の各公報には、正の固有複屈折性ポ リマーと負の固有複屈折性ポリマーをブレンドし一軸延 伸することで異方性散乱体を作製する方法が提案されて いる。異方性散乱方式は、輝度の視野角依存性が小さい 特徴を有しているが、正面輝度の向上度は異方性反射方 式よりも小さい。

【0006】ところで、反射型液晶表示装置は、バック ライトが不要で消費電力が小さいために、情報携帯末 端、携帯型ゲーム機や携帯電話のような携帯装置のディ スプレイとして利用されており、今後、急速に市場拡大 していくと予想されている。反射型液晶表示装置は、反 射板、液晶セルおよび偏光フイルムがこの順に積層され ている基本構造を有する。液晶セルの表示モードについ ては、TN (Twisted Nematic)、STN (Supper Twis 40 ted Nematic), HAN (Hybrid Aligned Nematic), HPDLC (Holographic Polymer Dispersed Liquid C rystal)のような様々な表示モードが提案されている。 TNモードおよびSTNモードの反射型液晶表示装置 は、既に実用化され広範囲に使用されている。

【0007】異方性反射方式および異方性散乱方式の輝 度向上フイルムは、透過型液晶表示装置においてはバッ クライト側に反射もしくは後方散乱した光がバックライ ト部分で反射した光を再利用できる。しかし、反射型液 晶表示装置では、反射もしくは後方散乱光の大部分が大 50 気中に出射され、前記の輝度向上フイルムでは再利用で きない。従って、反射型液晶表示装置には、有効な輝度 向上度がないというのが現状である。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、反射 型液晶表示装置にも有効な偏光素子を提供することであ る。また、本発明の目的は、液晶表示装置、特に、反射 型液晶表示装置の輝度を向上できる偏光板を提供するこ とである。さらに、本発明の目的は、光の利用効率が改 善された液晶表示装置を提供することでもある。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明の目的は、下記 (1)~(14)の偏光素子、下記(15)~(20) の偏光板および下記(21)~(25)の液晶表示装置 により達成される。

(1) 直交する直線偏光の一方を散乱し、他方を実質的 に透過する異方性散乱層を有する偏光素子であって、散 乱軸に平行な偏光面を有する入射光の少なくとも50% が入射面の反対側に出射し、出射した散乱光の少なくと も10%が散乱軸との方位角が20度以上の楕円偏光も しくは直線偏光に変換されることを特徴とする偏光素 子。

【0010】(2)異方性散乱層が、光学的等方性連続 相と光学的異方性不連続相とからなり、光学的異方性不 連続相の遅相軸が透過軸との方位角を垂直に保ちながら 散乱軸に対して10度以上入射側もしくは出射側に傾斜 している(1)記載の偏光素子。

(3) 異方性散乱層が、光学的異方性連続相と光学的等 方性不連続相からなり、光学的異方性連続相の遅相軸が 透過軸との方位角を垂直に保ちながら散乱軸に対して1 0度以上入射側もしくは出射側に傾斜している(1)記 載の偏光素子。

【0011】(4)フイルム面内の方向において、光学: 的等方性連続相と光学的異方性不連続相との透過軸方向 の屈折率差が0.05未満である(2)に記載の偏光素 子。

(5)フイルム面内の方向において、光学的等方性連続 相と光学的異方性不連続相との散乱軸方向の屈折率差が 0.03以上である(2)に記載の偏光素子。

(6)フイルム面内の方向において、光学的異方性連続 相と光学的等方性不連続相との透過軸方向の屈折率差が 0.05未満である(3)に記載の偏光素子。

(7) フィルム面内の方向において、光学的異方性連続 相と光学的等方性不連続相との散乱軸方向の屈折率差が 0.03以上である(3)に記載の偏光素子。

【0012】(8)光学的等方性連続相が、高分子化合 物からなる(2)に記載の偏光素子。

(9)光学的異方性不連続相が、近似円形の平均径で 0. 01乃至10μmである(2)に記載の偏光素子。

(10) 光学的等方性不連続相が、近似円形の平均径で

0.01乃至10μmである(3)に記載の偏光素子。【0013】(11)光学的異方性不連続相が、液晶性化合物を含む(2)に記載の偏光素子。

- (12) 光学的異方性連続相が、液晶性化合物を含む(3) に記載の偏光素子。
- (13)液晶性化合物が、重合性基を有する(11)または(12)に記載の偏光素子。
- (14)液晶性化合物が、スメクチックC相を有する
- (11) または(12) に記載の偏光素子。

【0014】(15) 直交する直線偏光の一方を吸収 し、他方を実質的に透過する異方性散乱層を有する光吸収型偏光素子と、直交する直線偏光の一方を散乱し、他方を実質的に透過する異方性散乱層を有する光散乱型偏光素子とが、光吸収型偏光素子の偏光透過軸と光散乱型偏光選択素子の偏光透過軸とが実質的に平行になるように配置されている偏光板であって、光散乱型偏光選択素子の散乱軸に平行な偏光面を有する入射光の少なくとも50%が入射面の反対側に出射し、出射した散乱光の少なくとも10%が散乱軸との方位角が20度以上の楕円偏光もしくは直線偏光に変換されることを特徴とする偏 20光板。

【0015】(16)光吸収型偏光素子の偏光度が99%以上である(15)に記載の偏光板。

(17)少なくとも一枚の透明支持体を有する(15) に記載の偏光板。

(18) 透明支持体が、セルローストリアセテートフィルムからなる(17) に記載の偏光板。

(19) 透明支持体が、メチレンクロライドを使用せず に製造されたセルローストリアセテートフイルムである (18) に記載の偏光板。

(20) さらに、ディスコティック液晶性分子から形成された光学異方性層を有し、光学異方性層、光吸収型偏光素子、そして、光散乱型偏光素子の順に積層されている(15) に記載の偏光板。

【0016】(21)反射板、液晶セル、入/4板および偏光板がこの順に積層されている反射型液晶表示装置であって、偏光板が、透明支持体、直交する直線偏光の一方を吸収し、他方を実質的に透過する異方性散乱層を有する光吸収型偏光素子および直交する直線偏光の一方を散乱し、他方を実質的に透過する異方性散乱層を有する光散乱型偏光素子の積層体からなり、光吸収型偏光素子の偏光透過軸と光散乱型偏光選択素子の偏光透過軸とが実質的に平行になるように配置されており、光散乱型偏光選択素子の散乱軸に平行な偏光面を有する入射光の少なくとも50%が入射面の反対側に出射し、出射した散乱光の少なくとも10%が散乱軸との方位角が20度以上の楕円偏光もしくは直線偏光に変換されることを特徴とする反射型液晶表示装置。

【0017】(22)反射板、液晶セルおよび偏光板が この順に積層されている反射型液晶表示装置であって、 偏光板が、 λ / 4 板、直交する直線偏光の一方を吸収し、他方を実質的に透過する異方性散乱層を有する光吸収型偏光素子および直交する直線偏光の一方を散乱し、他方を実質的に透過する異方性散乱層を有する光散乱型偏光素子の積層体からなり、光吸収型偏光素子の偏光透過軸と光散乱型偏光選択素子の偏光透過軸とが実質的に平行になるように配置されており、光散乱型偏光選択素子の散乱軸に平行な偏光面を有する入射光の少なくとも50%が入射面の反対側に出射し、出射した散乱光の少なくとも10%が散乱軸との方位角が20度以上の楕円偏光もしくは直線偏光に変換されることを特徴とする反射型液晶表示装置。

【0018】(23)バックライト、偏光板、ツイスト ネマチック配向モードの液晶セル、そして偏光フイルム がこの順で積層されている液晶表示装置であって、バッ クライト側の偏光板が、液晶セル側より順に、ディスコ ティック液晶性分子から形成された光学異方性層、光学 異方性透明支持体、直交する直線偏光の一方を吸収し、 他方を実質的に透過する異方性散乱層を有する光吸収型 偏光素子、そして、直交する直線偏光の一方を散乱し、 他方を実質的に透過する異方性散乱層を有する光散乱型 偏光素子の積層体からなり、ディスコティック液晶性分 子の円盤面の法線の光学異方性透明支持体への正射影の 平均方向と光学異方性透明支持体の面内遅相軸との角度 が実質的に平行または垂直であり、光学異方性透明支持 体の面内遅相軸と光吸収型偏光素子の偏光透過軸とが実 質的に平行または垂直であり、さらに光吸収型偏光素子 の偏光透過軸と光散乱型偏光素子の偏光透過軸が実質的 に平行となるように配置されており、光散乱型偏光選択 30 素子の散乱軸に平行な偏光面を有する入射光の少なくと も50%が入射面の反対側に出射し、出射した散乱光の 少なくとも10%が散乱軸との方位角が20度以上の楕・ 円偏光もしくは直線偏光に変換されることを特徴とする ツイストネマチック配向モードの液晶表示装置。

【0019】(24)バックライト、偏光板、ベンド配 向モードの液晶セル、そして偏光板がこの順で積層され ている液晶表示装置であって、バックライト側の偏光板 が、液晶セル側より順に、ディスコティック液晶性分子 から形成された光学異方性層、光学異方性透明支持体、 直交する直線偏光の一方を吸収し、他方を実質的に透過 する異方性散乱層を有する光吸収型偏光素子、そして、 直交する直線偏光の一方を散乱し、他方を実質的に透過 する異方性散乱層を有する光散乱型偏光素子の積層体か らなり、ディスコティック液晶性分子の円盤面の法線の 光学異方性透明支持体への正射影の平均方向と光学異方 性透明支持体の面内遅相軸との角度が実質的に 4 5 度で あり、光学異方性透明支持体の面内遅相軸と光吸収型偏 光素子の偏光透過軸とが実質的に平行または垂直であ り、さらに光吸収型偏光素子の偏光透過軸と光散乱型偏 光素子の偏光透過軸が実質的に平行となるように配置さ

(6)

7

れており、光散乱型偏光選択素子の散乱軸に平行な偏光面を有する入射光の少なくとも50%が入射面の反対側に出射し、出射した散乱光の少なくとも10%が散乱軸との方位角が20度以上の楕円偏光もしくは直線偏光に変換されることを特徴とするベンド配向モードの液晶表示装置。

【0020】(25)バックライト、偏光板、水平配向 モードの液晶セル、そして偏光板がこの順で積層されて いる液晶表示装置であって、バックライト側の偏光板 が、液晶セル側より順に、ディスコティック液晶性分子 10 から形成された光学異方性層、光学異方性透明支持体、 直交する直線偏光の一方を吸収し、他方を実質的に透過 する異方性散乱層を有する光吸収型偏光素子、そして、 直交する直線偏光の一方を散乱し、他方を実質的に透過 する異方性散乱層を有する光散乱型偏光素子の積層体か らなり、ディスコティック液晶性分子の円盤面の法線の 光学異方性透明支持体への正射影の平均方向と光学異方 性透明支持体の面内遅相軸との角度が実質的に 4 5 度で あり、光学異方性透明支持体の面内遅相軸と光吸収型偏 光素子の偏光透過軸とが実質的に平行または垂直であ り、さらに光吸収型偏光素子の偏光透過軸と光散乱型偏 光素子の偏光透過軸が実質的に平行となるように配置さ れており、光散乱型偏光選択素子の散乱軸に平行な偏光 面を有する入射光の少なくとも50%が入射面の反対側 に出射し、出射した散乱光の少なくとも10%が散乱軸 との方位角が20度以上の楕円偏光もしくは直線偏光に 変換されることを特徴とする水平配向モードの液晶表示 装置。

[0021]

【発明の実施の形態】図 1 は、異方性散乱層の基本的な は、 λ / 4 (18)として機能する。 構成を示す模式図である。図 1 に示す異方性散乱層で は、光学的等方性連続相(2)中で光学異方性不連続相 (1)が相分離して分散状態で存在している。不連続相 (1)は複屈折を有する光学異方性化合物からなり、透 過軸(4)との方位角を垂直に保ちながら、分子の長軸 方向に相当する遅相軸(6)が、散乱軸(3)に対し て、一定の角度(θ)だけ傾斜している。なお、光の入 射方向(5)は、透過軸(4)および散乱軸(3)の双 方に垂直となる方向に設定する。 は、 λ / 4 (18)として機能する。 【0025】図 10は、偏光板を含む 置の断面模式図である。図 10に示す 置は、LED(24)を光源として植(23)の上に、半透過膜(22)、ツイステッドネマチック(TN)モーク・カートの液晶表示を で、一定の角度(θ)だけ傾斜している。なお、光の入 有する。図 10に示す反射型単純マトク・カートの液晶表示を で、本発明に従う偏光板の 19)として、本発明に従う偏光板

【0022】図2は、異方性散乱層の別の基本的な構成を示す模式図である。図2に示す異方性散乱層では、光学的異方性連続相(7)中で光学等方性不連続相(8)が相分離して分散状態で存在している。連続相(7)は複屈折を有する光学異方性化合物からなり、透過軸(10)との方位角を垂直に保ちながら、分子の長軸方向に相当する遅相軸(12)が、散乱軸(9)に対して、一定の角度(θ)だけ傾斜している。なお、光の入射方向(11)は、透過軸(10)および散乱軸(9)の双方に垂直となる方向に設定する。

【0023】図3は、偏光素子の一般的な形態を示す断 50

面模式図である。図3に示す偏光素子は、図1または図2に示した異方性散乱層(13)のみからなる。図4は、偏光素子の別の一般的な形態を示す断面模式図である。図4に示す偏光素子は、異方性散乱層(13)が透明支持体(14)上に設けられている。図5は、偏光素子のまた別の一般的な形態を示す断面模式図である。図5に示す偏光素子は、異方性散乱層(13)が二枚の透明支持体(14)でサンドイッチされた構成を有している。

10

【0024】図6は、光散乱型偏光素子と光吸収型偏光 素子とを組み合わせた偏光板を示す断面模式図である。 図6に示す偏光板では、光吸収型偏光層(16)を二枚 の透明支持体(14)でサンドイッチした光吸収型偏光 素子と、光散乱型偏光素子(15)とを分離した形で使 用する。図7は、光散乱型偏光素子と光吸収型偏光素子 とを組み合わせた別の偏光板を示す断面模式図である。 図7に示す偏光板では、光散乱型偏光素子(15)を、(光吸収型偏光層(16)の一方の保護フイルムとして使 用する。他方の保護フイルムは、透明支持体(14)で ある。図8は、光散乱型偏光素子と光吸収型偏光素子と を組み合わせたまた別の偏光板を示す断面模式図であ る。図8に示す偏光板でも、光散乱型偏光素子(15) を、光吸収型偏光層(16)の一方の保護フイルムとし て使用する。他方の保護フイルムは、光学補償シート (17)として機能する。図9は、光散乱型偏光素子と 光吸収型偏光素子とを組み合わせたさらに別の偏光板を 示す断面模式図である。図9に示す偏光板でも、光散乱 型偏光素子(15)を、光吸収型偏光層(16)の一方 の保護フィルムとして使用する。他方の保護フィルム

【0025】図10は、偏光板を含む反射型液晶表示装 置の断面模式図である。図10に示す反射型液晶表示装 置は、LED(24)を光源として横に備えた導光板 (23)の上に、半透過膜(22)、偏光板(21)、 ツイステッドネマチック (TN) モードの液晶セル (2) 0)、そして偏光板(19)をこの順に配置した構造を 有する。図10に示す反射型単純マトリックスーツイス テッドネマチックモードの液晶表示装置では、偏光板 (19)として、本発明に従う偏光板を使用することが できる。図11は、偏光板を含む別の反射型液晶表示装 置の断面模式図である。図11に示す反射型液晶表示装 置は、LED(24)を光源として横に備えた導光板 (23)の上に、半透過膜(22)、偏光板(21)、 スーパーツイステッドネマチック(STN)モードの液 晶セル(26)、二枚の位相差板(25)、そして偏光 板(19)をこの順に配置した構造を有する。図11に 示す反射型単純マトリックス-スーパーツイステッドネ マチックモードの液晶表示装置では、偏光板(19)と して、本発明に従う偏光板を使用することができる。

【0026】図12は、偏光板を含むまた別の反射型液

晶表示装置の断面模式図である。図12に示す反射型液 晶表示装置は、反射板(27)、スーパーツイステッド ネマチック(STN)モードの液晶セル(26)、二枚 の位相差板(25)、そして、偏光板(19)をこの順 に配置した構造を有する。図12に示す一枚偏光フイル ム方式の反射型単純マトリックスースーパーツイステッ ドネマチックモードの液晶表示装置では、偏光板(1 9)として、本発明に従う偏光板を使用することができ る。図13は、偏光板を含むさらに別の反射型液晶表示 装置の断面模式図である。図13に示す反射型液晶表示 装置は、反射板(27)、ツイステッドネマチック(T N) モードの液晶セル (20)、 λ/4板 (29)、偏 光板(19)、そして、導光板(23)をこの順に配置 し、導光板(23)の横に冷陰極管(28)を光源とし て備えた構造を有する。図13に示す反射型アクティブ マトリックスーツイステッドネマチックモードの液晶表 示装置では、偏光板(19)として、本発明に従う偏光 板を使用することができる。図14は、偏光板を含むさ らにまた別の反射型液晶表示装置の断面模式図である。 図14に示す反射型液晶表示装置は、冷陰極管(28) を光源として横に備えた導光板(23)の上に、偏光板 (21)、 λ / 4 板 (29)、 二枚の光学補償フイルム (31)、孔開反射板付ツイステッドネマチック(T N) モードの液晶セル (30)、 λ/4板 (29)、そ して、偏光板(19)をこの順に配置した構造を有す る。図14に示す半透過型アクティブマトリックスーツ イステッドネマチックモードの液晶表示装置では、偏光 板(19)として、本発明に従う偏光板を使用すること ができる。

【0027】[光学的等方性連続相と光学的異方性不連 続相とからなる異方性散乱層〕光学的等方性連続相は、 光透過率が80%以上を有する材料から形成することが 好ましい。透明支持体としては、ポリマーフイルムを用 いることができる。ポリマーの例には、ポリオレフィン (例、ポリエチレン)、ノルボルネン樹脂、ポリエチレ ンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリプ ロピレン、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリアリ レート、ポリスルフォン、ポリエーテルスルホン、ポリ 塩化ビニル、ポリビニルアルコール、セルロースエステ ル(例、セルロースアセテート)が含まれる。二種類以 上のポリマーの混合したフイルムを用いてもよい。市販 のポリマー(例、ゼオネックス、ゼオノア、日本ゼオン (株)製;ARTON、日本合成ゴム(株)製;フジタ ック(富士写真フイルム(株)製)を使用することもで きる。この中でもポリビニルアルコール、フジタック (富士写真フイルム(株)製)、ポリカーボネート、ゼ オノア(日本ゼオン(株)製)が特に好ましい。

【0028】光学的等方性連続相の複屈折は0.05未満であることが好ましく、さらに0.03未満であることが好ましい。異方性散乱層の厚さは、0.5乃至50

 $0 \mu m$ が好ましく、1乃至 $100 \mu m$ がさらに好ましい。

12

【0029】光学的異方性不連続相(光学的異方性分散

相)は、屈折率異方性材料を主成分として構成されるこ とが好ましく、延伸、光照射、電場印加、磁場印加の少 なくともひとつ手段を用いて屈折率異方性材料を傾斜一 軸配向させた状態から誘導されることが好ましい。屈折 率異方性材料は直線偏光の一方に対する屈折率と該直線 偏光の他方に対する屈折率が異なっている材料のことで あり、液晶性化合物であることが好ましい。液晶性化合 物としては、常光屈折率(n。)と異常光屈折率 (n。) の差の大きな、すなわち固有複屈折の大きな液 晶性化合物が好ましい。好ましい固有複屈折は0.05 であるが、さらに好ましくは 0.08である。該液晶性 化合物のn。と光学的等方性連続相を構成する高分子素 材の屈折率との差は 0.05未満であることが好まし く、さらに0.03未満であることが好ましい。また、 該液晶性化合物のn。と光学的等方性連続相を構成する 高分子素材の屈折率との差は0.03以上であることが 好ましく、さらに 0.05以上であることが好ましい。 【0030】液晶性化合物は、室温もしくは加熱するこ とによってネマチック相もしくはスメクチック相を示す 低分子液晶、例えば、シアノビフェニル系液晶、シアノ フェニルシクロヘギサン系液晶、シアノフェニルエステ ル系液晶、安息香酸フェニルエステル系液晶、フェニル ピリミジン系液晶、もしくはそれらの混合物を挙げるこ とができる。また、室温もしくは加熱状態でネマチック 相もしくはスメクティック相を示す高分子液晶を使用す ることもできる。

【0031】光学異方性相には、棒状の液晶性化合物を好ましく使用することができる。棒状液晶性化合物およびその組成物については、季刊化学総説 第22巻 液晶の化学(1994年)日本化学会編の第4章、第7章,第10章、および液晶デバイスハンドブック 日本学術振興会第142委員会編の第3章に記載された化合物および組成物を参考にすることができる。光学異方性相では特にネマチック相およびスメクチックC相を示す棒状の液晶性化合物を好ましく使用することができる。

【0032】液晶性化合物の配向状態は長期間または温度、湿度や機械的変形に対し、安定に維持するのが困難な場合が多い。配向状態を長期間にわたって維持するため、重合性の液晶性化合物を使用し、配向状態で重合させ、架橋網目構造を形成させることが望ましい。重合性の液晶性化合物の重合手段としては、熱重合、光重合のいずれを使用することもできるが、本発明では紫外線を用いた光重合が好ましく用いられる。重合性基はエチレン性不飽和基であることが好ましく、液晶性化合物当り、少なくとも1個導入されていることが好ましい。耐熱性及び配向の均一性の点から、棒状液晶分子の両末端50・に光重合性基を有する二官能重合性液晶化合物が、特に

好ましく用いられる。光学異方性相に好ましく使用され * [0033] 【化1】 る液晶性化合物の例を、以下に挙げる。

CH₂ CH CO O C₇H₁₄ (N4) CH₂ (N1) (N2) CH₂ (N3)(N5)Ç7H14 C7H14 C₇H₁₄ C7H14 CN CN CN

 $[0 \ 0 \ 3 \ 4]$ ※【化2】 **※**

CH₂ CH CO O C₇H₁₄ (N6) (N7)(N9) CH2 (N8) (N10) G7H14 Ç₅H₁₀ Ċ₃H₆ H H CN Ċ₂H₄

[0035]

★【化3】 ÇH₂ ÇH ÇO Q Ç7H14 (N13) (N14) CH₂ (N11) (N12) CH2 ÇH₂ ÇO O C₇H₁₄ 9 9₇H₁₄ Ƴ Ç₇H₁₄ C₅H₁₁ OC₅H₁₁ C₅H₁₁

[0036] 【化4】

15 16 CH₂ CH CO CO C₇H₁₄ CH₂ CH CO O C7H₁₄ (N15) ÇH₂ ÇH ÇO Q C₇H₁₄ (N17) (N16) ÇH₂ ÇH ÇO (N18) Ϙ Ϙ₅Η₁₀ NC' H C₃H₇ OC₄H₉ C₄H₉ [0037] *【化5】 ÇH₂ ÇH ÇO Q G7H₁₄ (N19)_O, CH₂ CH (N20) (N21) (N22) CH2 **О** С₇Н₁₄ **9 С**₃Н₆ Ċ₇H₁₄ OC₂H₅

【0038】 【化6】

C₅H₁₁

[0 0 4 0]

【化8】

19

[0041]

[0042]

40 【化10】

[0 0 4 3]

[0044]

【化12】

[0 0 4 5]

【0046】 【化14】

【0047】液晶性化合物の好ましい使用量は、光学的等方性連続相を構成する高分子素材1gあたり、0.001乃至2.0gが好ましく。0.01乃至1.5gがさらに好ましい。

【0048】光学的異方性不連続相を構成する液晶性化合物は、光を用いてラジカル重合することが好ましい。ラジカル重合に使用する光重合開始剤の例には、チオキサントン系光重合開始剤(例、2,4ージエチルチオキサントン、2ークロロチオキサントン)、ベンゾフェノン系光重合開始剤(例、ベンゾフェノン、(4ー(メチルフェニルチオ)フェニル)フェニルメタノン)およびアントラキノン系光重合開始剤(例、エチルアントラキノン)が含まれる。市販の光重合開始剤(例えば、Ciba 30

Specialty Chemicals. Inc. 製のIrgacure184、Irgacure369、Irgacure 5 0 0、Irgacure651、Irgacure784、Irgacure819、Irgacure907、Irgacure1000、Irgacure130 0、Irgacure1700、Irgacure1800、Irgacure18 5 0、Irgacure2959、Darocur 1173、Darocur 4265等)用いてもよい。光重合開始剤の添加量は、重合性の液晶性化合物の総量に対し0.01質量%以上20質量%以下であることが好ましく、0.5質量%以上10質量%以下であることがさらに好ましい。

【0049】光重合性開始剤と、分光増感剤や光重合促進剤(例、p-ジメチルアミノ安息香酸イソアミルエステル、p-ジメチルアミノ安息香酸エチルエステル)とを併用してもよい。分光増感剤や光重合促進剤を添加する場合の好ましい添加量は光重合開始剤の10質量%以上300質量%未満であり、さらに好ましくは20質量%以上200質量%未満である。

【0050】光学的等方性連続相と光学的異方性不連続相とからなる異方性散乱層は、高分子光学的等方性連続相を構成する高分子素材の溶液に液晶性化合物および光重合性開始剤などの添加剤を分散した液を塗布後、乾燥

し、さらに配向させて光照射により配向固定させて製造することが好ましい。

26

【0051】液晶性化合物をポリビニルアルコールなどの水溶液に乳化分散する場合、分散粒径をコントロールしたり、分散安定性を付与するため界面活性剤を添加することが好ましく行われる。添加する界面活性剤としては特に限定はなく、ノニオン性およびイオン性(アニオン、カチオン、ベタイン)のいずれも使用できる。

【0052】ノニオン界面活性剤は、ポリオキシエチレ 10 ン、ポリオキシプロピレン、ポリオキシブチレン、ポリ グリシジルやソルビタンをノニオン性親水性基とする界 面活性剤であり、具体的には、ポリオキシエチレンアル キルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニール エーテル、ポリオキシエチレンーポリオキシプロピレン グリコール、多価アルコール脂肪酸部分エステル、ポリ オキシエチレン多価アルコール脂肪酸部分エステル、ポ リオキシエチレン脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪 酸エステル、脂肪酸ジエタノールアミド、トリエタノー ルアミン脂肪酸部分エステルを挙げることができる。ア ニオン界面活性剤としては、カルボン酸塩、硫酸塩、ス ルフォン酸塩、リン酸エステル塩が使用できる。代表的 なアニオン界面活性剤は、脂肪酸塩、アルキルベンゼン スルフォン酸塩、アルキルナフタレンスルフォン酸塩、 アルキルスルフォン酸塩、 α — オレフィンスルフォン酸 塩、ジアルキルスルフォコハク酸塩、 α ースルフォン化 脂肪酸塩、NーメチルーNオレイルタウリン、石油スル フォン酸塩、アルキル硫酸塩、硫酸化油脂、ポリオキシ エチレンアルキルエーテル硫酸塩、ポリオキシエチレン アルキルフェニールエーテル硫酸塩、ポリオキシエチレ ンスチレン化フェニールエーテル硫酸塩、アルキルリン 酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテルリン酸塩お よびナフタレンスルフォン酸塩ホルムアルデヒド縮合物 である。

【0053】カチオン界面活性剤としてはアミン塩、4級アンモニウム塩、ピリジニウム塩を使用できる。第1~第3脂肪族アミンの塩および4級アンモニウム塩(例、テトラアルキルアンモニウム塩、トリアルキルベンジルアンモニウム塩、アルキルピリジウム塩、アルキルイミダゾリウム塩)が好ましい。両性界面活性剤としては、カルボキシベタインおよびスルフォベタインが好ましい。両性界面活性剤の例には、NートリアルキルーNーカルボキシメチルアンモニウムベタインおよびNートリアルキルーNースルフォアルキレンアンモニウムベタインが含まれる。

【0054】界面活性剤については、各種文献(例えば、界面活性剤の応用、幸書房、刈米孝夫著、昭和55年9月1日発行)に記載がある。界面活性剤の使用量は、不連続相の液晶性化合物1gあたり、0.001乃至1gが好ましく。0.01乃至0.1gがさらに好ましい。分散は、超音波分散法、ホモジナイザーなどの攪

拌機を使用する方法、サンドミル、コロイドミルのような混練機を使用する方法が好ましい。水不溶性ポリマー (例、セルロースアセテート)に液晶性化合物を分散させる場合、水不溶性ポリマーの有機溶剤溶液に液晶性化合物の有機溶剤溶液を混合し均一な透明混合液を作製後、塗布後の乾燥工程で相分離させることが好ましく行われる。

【0055】不連続相のサイズは、各領域をほぼ同面積の円で近似した近似円形の平均径で $0.01\sim10\mu m$ の範囲にあることが好ましく、さらに $0.05\sim5\mu m$ 10の範囲にあることが好ましい。

【0056】塗布方法は、ディップコート法、エアーナイフコート法、カーテンコート法、ローラーコート法、ワイヤーバーコート法、グラビアコート法やエクストルージョンコート法(米国特許2681294号明細書)等が好ましく使用される。2層以上を同時に塗布してもよい。同時塗布の方法は、米国特許2761791号、同2941898号、同3508947号、同3526528号の各明細書および原崎勇次著、コーティング工学、253頁、朝倉書店(1973)を参照することが 20できる。

【0057】異方性散乱層の好ましい膜厚は0.5乃至100μmであり、さらに1乃至70μmが好ましい。 【0058】[傾斜一軸配向する手段]光学的異方性不連続相を構成する液晶性化合物は、延伸、光照射、電場印加、磁場印加の少なくともひとつの手段を用いて傾斜一軸配向させることが好ましい。

【0059】(1) 延伸法

延伸法を用いて液晶性化合物を傾斜一軸配向させる場合、液晶性化合物は自発的に傾斜配向するスメクチック C相を有する化合物を使用することが好ましい。光学的 等方性連続相と光学的異方性不連続相とからなる異方性 散乱層は上記方法によって、バンドまたはドラムのよう な無端支持体、あるいは透明支持体に塗布した後、剥ぎ取ってから延伸し、透明支持体にラミネートしてもよいし、透明支持体に塗布した後、そのまま延伸して用いるかまたは別の透明支持体とラミネートまたは別の透明支持体に転写して形成してもよい。延伸倍率は特に不連続相が液晶性化合物の場合、ヨウ素系吸収型偏光フイルムのように4万至10倍もの高延伸倍率は必要でないた

め、生産性の観点から3.0倍以下が好ましく、2.0 倍以下がさらに好ましい。

【0060】(2)光配向法

光照射で液晶性化合物を傾斜一軸配向させる場合、光化 学反応性基を含有する化合物を液晶性化合物および/も しくは光学等方性バインダーに添加することが好ましく 行われる。光化学反応性基は光エネルギーを吸収して励 起した状態を経由して、光分解、光架橋、光重合、光酸 化還元、光転移、光異性化を行う官能基を意味し、本発 明では光架橋および/もしくは光異性化反応を行う官能 基を特に好ましく使用することができる。光架橋性官能 基は光照射により分子内の結合が切断されたり、あるい は結合の一部が開裂することによって生成したラジカル などの活性分子が互いに結合したり(光二量化)、ある いは他の分子をラジカル化しとして結合反応をする官能 基である。このような光架橋性官能基は、例えば、シン ナモイル基、シンナミリデン基、ジアゾ基、アジド基、 アクリロイル基、カルコン基、クマリン基などが挙げら れるが、この中でも本発明ではシンナモイル基、シンナ ミリデン基、カルコン基、クマリン基などの光二量化性 官能基が特に好ましい。

【0061】光異性化反応を行う官能基としては、例え ば、光照射によりシス-トランス異性化するアゾベンゼン 基(K. Ichimura et al, Langmuir. Vol. 4, 2); K. Ichimur a et al , Appl. Phys. Lett. Vol. 63, No. 4, Page 449 (1993) ; N. Ishizuki, Langmuir. Vol. 9, Page 3298 (1993) ; N. Is hizuki, Langmuir. Vol. 9, Page857(1993))、ヒドラゾノー βーケトエステル基(S. Yamamura et al, Liquid Crysta 1, Vol. 13, No. 2, page 189 (1993))、スチルベン基(市村國宏 他、高分子論文集、第47巻、10号、771頁(1990))、およびス ピロピラン基(K. Ichimura et al, Chemistry Letters, P age1063(1992); K. Ichimura et al, Thin Solid Films, Vol. 235, Page101(1993))が挙げられる。アゾベンゼン基 およびスチルベン基を好ましく使用することができる。 【0062】光化学反応性化合物の好ましい使用量は、 不連続相の液晶性化合物 1 g あたり、0.01乃至1 gが好ましく。0.01乃至0.1gがさらに好まし い。光化学反応性化合物の好ましい例を以下に挙げる。

 $[0\ 0\ 6\ 3\]$

【化15】

$$\begin{array}{c} 29 \\ (WP-1) - CH_2 - CH - \\ O - CO - CH = CH - \\ \hline \\ (WP-2) - CH_2 - CH - \\ CO - O - CH = CH - CO - O - CH_3 \\ \hline \\ (WP-3) - CH_2 - C - \\ CO - O - (CH_2)_6 - O - CO - CH = CH - \\ \hline \\ (WP-4) - CH_2 - CH - \\ \hline \\ CO - O - (CH_2)_2 - O - \\ \hline \\ \\ N = N - C_6H_{13} \\ \hline \end{array}$$

【0064】光配向は、直線偏光照射もしくは斜め非偏 光照射により好ましく行われる。照射光の波長は用いる 光化学反応性化合物が光学吸収を有する波長領域を好ま しく使用することができる。190nm以上、500n m未満であることが好ましく、さらに好ましくは250 nm以上、450nm未満である。光源は、超高圧水銀 ランプ、フラッシュ水銀ランプ、高圧水銀ランプ、低圧 水銀ランプ、低圧水銀ランプ、Deep UVランプ、 クセノンランプ、クセノンフラッシュランプ、メタルハ ライドランプを好ましく使用することができる。直線偏 光を用いて光配向させる場合、光源から出射された紫外 線は偏光素子を通過させて直線偏光とすることが好まし い。偏光素子としてはグランテーラー型プリズムやグラ ントムソン型プリズムなどのプリズム系素子もしくはブ リュースター角を利用した反射型偏光素子であることが 好ましい。照射光量は、1~2000mJ/cm²であ ることが好ましく、さらに好ましくは5~1000mJ / c m² である。短時間で光学的異方性を発現させるた 30 め、加熱しながら直線偏光を照射することも本発明では 好ましく行われる。直線偏光照射時の好ましい基板の温 度範囲は0℃以上200℃未満であり、さらに好ましく は10℃以上150℃未満である。また、斜め非偏光照 射を用いて光配向させる場合、Polym. Mater. Sci. En g., 66, p263(1992)に記載されているような方法を好 ましく使用することができる。

【0065】(3)電場配向法

光学的等方性連続相に液晶性化合物を分散したフイルム 電圧を印加することで不連続相の液晶性化合物を傾斜一 軸配向することができる。電極の傾斜角は10度以上8 0度未満が好ましい。また、電圧印加は液晶性化合物が 液晶相を形成する温度範囲で行い、配向状態で紫外線照 射して傾斜配向状態を固定化することが好ましく行われ る。

【0066】(4)磁場配向法

光学的等方性連続相に液晶性化合物を分散したフィルム の傾斜した電磁コイルを備えた磁場配向装置の磁極間に 挿入し、0.2T以上10T未満の磁場を印加すること

で不連続相の液晶性化合物を傾斜一軸配向することがで きる。磁極の傾斜角は10度以上80度未満が好まし い。また、磁場印加は液晶性化合物が液晶相を形成する 温度範囲で行い、配向状態で紫外線照射して傾斜配向状 態を固定化することが好ましく行われる。

【0067】上記(1)~(4)の少なくともひとつの 手段を用いて傾斜一軸配向させる。液晶性化合物の好ま しい傾斜角度は10度以上80度未満であり、さらに好 ましくは20度以上60度未満である。液晶性化合物の 傾斜配向後は、紫外線照射して傾斜配向状態を固定化す ることが好ましい。紫外線照射重合の照射光波長、照射 光量、光源、照射時の基板温度は、前述の光配向法の場 合と同じである。光配向法を用いる場合、光配向に使用 する照射光波長と重合性の液晶性化合物を光重合させる ための照射光波長は異なっている方が好ましい。

【0068】以上のように分散物を作製し、透明支持体 上に塗設し、直線偏光照射により液晶性分子を配向さ せ、さらに必要に応じ配向状態の液晶性分子を光重合す ることで異方性散乱層を作製することができる。異方性 散乱層を透明支持体上に設けることも好ましく行われ る。

【0069】 [透明支持体] 透明支持体は、光透過率が 80%以上を有する材料から形成することが好ましい。 透明支持体としては、ポリマーフイルムを用いることが できる。ポリマーの例には、ポリオレフィン(例、ポリ エチレン)、ノルボルネン樹脂、ポリエチレンテレフタ レート、ポリエチレンナフタレート、ポリプロピレン、 の傾斜した電極間に挿入し、1 V以上2000 V未満の 40 ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリアリレート、ポ リスルフォン、ポリエーテルスルホン、ポリ塩化ビニ ル、ポリビニルアルコール、セルロースエステル(例、 セルロースアセテート)が含まれる。二種類以上のポリ マーの混合したフイルムを用いてもよい。市販のポリマ ー (例、ゼオネックス、ゼオノア、日本ゼオン(株) 製;ARTON、日本合成ゴム(株)製;フジタック (富士写真フィルム(株)製)を使用することもでき る。この中でもフジタック(富士写真フィルム(株) 製)、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフ 50 タレート、ポリカーボネート、ゼオノア(日本ゼオン

(株)製)が特に好ましい。透明支持体には、透明性、 適度な透湿度、低複屈折性、適度な剛性といった物性が 求められ、総合的にみるとセルロースアシレート類が好 ましく、特にセルロースアセテートが好ましい。

【0070】透明支持体の物性は、用途に応じ任意の値 が可能であるが、通常の透過型LCDに用いる場合の代 表的な好ましい値を以下に示す。膜厚は取り扱い性や耐 久性の観点から5~500μmが好ましく、20~20 0μmがより好ましく、20~100μmが特に好まし い。レターデーション値は632.8nmにおいて0~10 150nmが好ましく、 $0\sim20$ nmがより好ましく、 0~5 nmが特に好ましい。透明支持体の遅相軸は、偏 光フイルムの吸収軸と実質的に平行または直交させるこ とが、直線偏光の楕円化を避ける観点から好ましい。た だし、透明支持体に位相差板等、偏光性を変化させる機 能を持たせる場合には、この限りではなく、偏光フイル ムの吸収軸と透明支持体の遅相軸は任意の角度をとるこ とができる。可視光線透過率は60%以上が好ましく、 9 0 %以上が特に好ましい。90℃120時間処理後の 寸度減少は、0.3~0.01%であることが好まし く、 $0.15 \sim 0.01$ %であることが特に好ましい。 フイルムの引っ張り試験による抗張力値は、50~10 00MP·aが好ましく、100~300MPaが特に好 ましい。フイルムの透湿度は、LOO~800g/m² ・dayが好ましく、 $300\sim600$ g/m²・day が特に好ましい。

【0071】透明支持体として好ましいセルロースアシレートは、セルロースの水酸基への置換度が下記式(II)~(III)の全てを満足するものである。

 $[0\ 0\ 7\ 2]$ (I) 2. $6 \le A + B \le 3$. 0

(11) $2. 0 \le A \le 3. 0$

(III) $0 \le B \le 0.8$

式中、AおよびBはセルロースの水酸基に置換されてい るアシル基の置換基を表し、Aはアセチル基の置換度、 またBは炭素原子数3~5のアシル基の置換度である。 セルロースには 1 グルコース単位に 3 個の水酸基があ り、上記の数字はその水酸基3.0に対する置換度を表 すもので、最大の置換度が3.0である。セルロースト リアセテートは一般にAの置換度が2.6以上3.0以 下であり(この場合、置換されなかった水酸基が最大 0.4もある)、B=0の場合がセルローストリアセテ ートである。偏光フイルム透明支持体として用いるセル ロースアシレートは、アシル基が全部アセチル基のセル ローストリアセテート、及びアセチル基が 2.0以上 で、炭素原子数が3~5のアシル基が0.8以下、置換 されなかった水酸基が0.4以下のものが好ましい。炭 素原子数3~5のアシル基の場合、0.3以下が物性の 点から特に好ましい。なお、置換度は、セルロースの水 酸基に置換する酢酸及び炭素原子数3~5の脂肪酸の結 合度を測定し、計算によって得られる。測定方法として 50

は、ASTMのD-817-91に準じて実施すること が出来る。

【0073】アセチル基の他の炭素原子数 $3\sim5$ のアシル基はプロピオニル基(C_2 H_5 CO-)、ブチリル基(C_3 H_7 CO-)(n-、iso-)、バレリル基(C_4 H_9 CO-)(n-、iso-、sec-、tert-)で、これらのうちn-置換のものがフイルムにした時の機械的強さ、溶解し易さ等から好ましく、特にn-プロピオニル基が好ましい。また、アセチル基の置換度が低いと機械的強さ、耐湿熱性が低下する。炭素原子数 $3\sim5$ のアシル基の置換度が高いと有機溶媒への溶解性は向上するが、それぞれの置換度が前記の範囲であれば良好な物性を示す。

【0074】セルロースアシレートの重合度(粘度平均)は200~700が好ましく、特に250~550のものが好ましい。粘度平均重合度はオストワルド粘度計で測定することができ、測定されたセルロースアシレートの固有粘度 [η] から下記式により求められる。 DP= [η] /Km (式中DPは粘度平均重合度、Kmは定数 6×10^{-4})

【0076】2層以上のドープを流延する方法も好ましく用いられる。複数のドープを流延する場合、支持体の進行方向に間隔を置いて設けた複数の流延口からドープを含む溶液をそれぞれ流延させて積層させながらフィルムを作製してもよく、例えば特開昭61-158414号、特開平1-122419号、特開平11-198285号、などに記載の方法が適応できる。また、2つの流延口からセルロースアシレート溶液を流延することによってもフィルム化することでもよく、例えば特公昭6

0-27562号、特開昭61-94724号、特開昭61-94724号、特開昭61-947245号、特開昭61-104813号、特開昭61-158413号、特開平6-134933号、に記載の方法で実施できる。また、特開昭56-162617号に記載の高粘度ドープの流れを低粘度のドープで包み込み、その高、低粘度のドープを同時に押出

す流延方法も好ましく用いられる。

33

【0077】セルロースアシレートを溶解する有機溶媒 の例には、炭化水素(例、ベンゼン、トルエン)、ハロ ゲン化炭化水素(例、メチレンクロライド、クロロベン 10 ゼン)、アルコール(例、メタノール、エタノール、ジ エチレングリコール)、ケトン(例、アセトン)、エス テル (例、酢酸エチル、酢酸プロピル) およびエーテル (例、テトラヒドロフラン、メチルセロソルブ) が含ま れる。炭素原子数1~7のハロゲン化炭化水素が好まし く用いられ、メチレンクロライドが最も好ましく用いら れる。セルロースアシレートの溶解性、支持体からの剥 取り性、フイルムの機械強度等、光学特性等の物性の観 点から、メチレンクロライドの他に炭素原子数1~5の アルコールを一種、ないし数種類混合することが好まし 20 い。アルコールの含有量は、溶媒全体に対し2~25質 量%が好ましく、5~20質量%がより好ましい。アル コールの例には、メタノール、エタノール、nープロパ ノール、イソプロパノールおよびnーブタノールが含ま れる。メタノール、エタノール、n-ブタノールあるい はこれらの混合物が好ましい。

【0078】セルロースアシレートの他に乾燥後固形分となる成分には、可塑剤、紫外線吸収剤、無機微粒子、熱安定剤、帯電防止剤、難燃剤、滑剤、油剤、支持体からの剥離促進剤やセルロースアシレートの加水分解防止 30剤が含まれる。熱安定剤としては、アルカリ土類金属(カルシウム、マグネシウム)の塩を用いることができる。

【0079】可塑剤としては、リン酸エステルまたはカ ルボン酸エステルが用いられる。リン酸エステルの例に は、トリフェニルフォスフェート(TPP)およびトリ クレジルフォスフェート(TCP)、クレジルジフェニ ルフォスフェート、オクチルジフェニルフォスフェー ト、ジフェニルビフェニルフォスフェート、トリオクチ ルフォスフェート、トリブチルホスフェートが含まれ る。カルボン酸エステルとしては、フタル酸エステルお よびクエン酸エステルが代表的である。フタル酸エステ ルの例には、ジメチルフタレート(DMP)、ジエチル フタレート(DEP)、ジブチルフタレート(DB P)、ジオクチルフタレート(DOP)、ジフェニルフ タレート (DPP) およびジエチルヘキシルフタレート (DEHP) が含まれる。クエン酸エステルの例には、 O-アセチルクエン酸トリエチル (OACTE) および O-アセチルクエン酸トリブチル(OACTB)、クエ ン酸アセチルトリエチル、クエン酸アセチルトリブチ

ル、が含まれる。その他のカルボン酸エステルの例には、オレイン酸ブチル、リシノール酸メチルアセチル、セバシン酸ジブチル、トリメチルトリメリテート等のトリメリット酸エステルが含まれる。グリコール酸エステルの例には、トリアセチン、トリブチリン、ブチルフタリルブチルグリコレート、エチルフタリルエチルグリコレート、メチルフタリルエチルグリコレート、ブチルフタリルブチルグリコレートが含まれる。

【0080】トリフェニルフォスフェート、ピフェニル ジフェニルフォスフェート、トリクレジルフォスフェー ト、クレジルジフェニルフォスフェート、トリプチルフ ォスフェート、ジメチルフタレート、ジエチルフタレー ト、ジブチルフタレート、ジオクチルフタレート、ジエ チルヘキシルフタレート、トリアセチン、エチルフタリ ルエチルグリコレートおよびトリメチルトリメリテート が好ましいく、トリフェニルホスフェート、ピフェニル ジフェニルフォスフェート、ジエチルフタレート、エチ ルフタリルエチルグリコレートおよびトリメチルトリメ リテートがさらに好ましい。二種以上の可塑剤を併用し てもよい。可塑剤の添加量はセルロースアシレートに対 して5~30質量%が好ましく、8~16質量%がさら に好ましい。可塑剤は、セルロースアシレート溶液の調 製の際に、セルロースアシレートや溶媒と共に添加して もよいし、溶液調製中や調製後に添加してもよい。

【0081】紫外線吸収剤は、サリチル酸エステル系、 ベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、ベンゾエー ト系、シアノアクリレート系やニッケル錯塩系の紫外線 吸収剤を用いることができる。ベンゾフェノン系、ベン ゾトリアゾール系、サリチル酸エステル系の紫外線吸収 剤が好ましい。ベンゾフェノン系紫外線吸収剤の例に は、2,4-ジヒドロキシベンゾフェノン、2-ヒドロ キシー4ーアセトキシベンゾフェノン、2ーヒドロキシ -4-メトキシベンゾフェノン、2,2'ージーヒドロ キシー4ーメトキシベンゾフェノン、2,2'ージーヒ ドロキシー4, 4'ーメトキシベンゾフェノン、2ーヒ ドロキシー4-n-オクトキシベンゾフェノン、2-ヒ ドロキシー4ードデシルオキシベンゾフェノン、2ーヒ ドロキシー4ー(2ーヒドロキシー3ーメタクリロキ シ)プロポキシベンゾフェノンが含まれる。ベンゾトリ アゾール系紫外線吸収剤の例には、2-(2'-ヒドロ キシー3'-tertープチルー5'-メチルフェニル)-5-クロルベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキ シー5'-tertーブチルフェニル)ベンゾトリアゾー ル、2-(2'-ヒドロキシ-3', 5'-ジーtert-アミルフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒ ドロキシー3', 5'ージーtertープチルフェニル)ー 5-クロルベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキ シー5' -tert-オクチルフェニル) ベンゾトリアゾー ルが含まれる。サリチル酸エステル系紫外線吸収剤の例 50 には、フェニルサリシレート、p-オクチルフェニルサ

リシレート、pーtertーブチルフェニルサリシレートが 含まれる。2-ヒドロキシー4-メトキシベンゾフェノ ン、2,2'ージーヒドロキシー4,4'ーメトキシベ ンゾフェノン、2-(2'-ヒドロキシー3'-tert-ブチルー5'ーメチルフェニル)ー5ークロルベンゾト リアゾール、2-(2'-ヒドロキシー5'-tertーブ チルフェニル)ペンゾトリアゾール、2-(2'-ヒド ロキシー3', 5'ージーtertーアミルフェニル) ベン ゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシー3',5' ージーtertープチルフェニル) -5-クロルベンゾ 10 トリアゾールが特に好ましい。吸収波長の異なる複数の 吸収剤を複合して用いることが、広い波長範囲で高い遮 断効果を得ることができ、特に好ましい。紫外線吸収剤 の量はセルロースアシレートに対し0.01~5質量% が好ましく、0.1~3質量%が特に好ましい。紫外線 吸収剤はセルロースアシレート溶解時に同時に添加して も良いし、溶解後のドープに添加しても良い。特にスタ ティックミキサ等を用い、流延直前にドープに紫外線吸 収剤溶液を添加する形態が好ましい。

【0082】セルロースアシレートに添加する無機微粒 20 子としては、シリカ、カオリン、タルク、ケイソウ土、 石英、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、酸化チタン、ア ルミナなどを目的に応じ、任意に用いることができる。 これら微粒子はドープに添加する前に、高速ミキサー、 ボールミル、アトライター、超音波分散機等、任意の手 段でバインダー溶液中に分散を行うことが好ましい。バ インダーとしてはセルロースアシレートが好ましい。紫 外線吸収剤等、他の添加物と共に分散を行うことも好ま しい。分散溶媒は任意であるが、ドープ溶剤と近い組成 であることが好ましい。分散粒子の数平均粒径は0.0 30 $1 \sim 100 \mu \text{ m}$ が好ましく、 $0.1 \sim 10 \mu \text{ m}$ が特に好 ましい。上記の分散液はセルロースアシレート溶解工程 に同時に添加しても良いし、任意の工程でドープに添加 できるが、紫外線吸収剤同様に、攪拌機(例、スタティ ックミキサー)を用い、流延直前に添加する形態が好ま しい。

【0083】支持体からの剥離促進剤としては、界面活性剤が有効でありリン酸系、スルフォン酸系、カルボン酸系、ノニオン系、カチオン系など特に限定されない。 剥離促進剤として使用できる界面活性剤については、特 40 開昭61-243837号公報に記載がある。

【0084】セルロースアシレートフイルムを透明支持体に用いる場合、偏光膜の構成ポリマー(例えば、ポリビニルアルコール系樹脂)との密着性を高めるため、フイルムを表面処理して親水性を付与することが好ましい。親水化表面処理には、ケン化処理、コロナ処理、火炎処理およびグロー放電処理が含まれる。また、親水性樹脂をセルロースアシレートと親和性のある溶媒に分散し、薄層塗布しても良い。以上の手段の中では、フイルムの平面性、物性が損なわれないため、ケン化処理が特

に好ましい。ケン化処理は、例えば苛性ソーダのようなアルカリ水溶液にフイルムを浸漬することで行われる。 処理後は過剰のアルカリを除くため、低濃度の酸で中和し、水洗を十分行うことが好ましい。

36

【0085】偏光素子の透明支持体表面には、LCDの 視野角補償のための光学異方性層(特開平4-229828号、同6-75115号、同8-50206号の各公報に記載)や、ディスプレイの視認性向上のための防眩層や反射防止層、偏光フイルムの耐傷性を高めるためのハードコート層、水分や酸素の拡散を抑えるガスバリア層、偏光フイルムあるいは接着剤、粘着剤との密着力を高める易接着層、スベリ性を付与する層、その他の任意の機能層を設けることができる。光学異方性層は、ディスコティック液晶性分子から形成することが好ましい。機能層は偏光層側に設けても良いし、偏光層と反対面に設けても良く、目的に応じ適宜に選択できる。

【0086】偏光素子には、各種機能膜を透明支持体として直接片面または両面に貼合することができる。機能膜の例としては、 $\lambda/4$ 板、 $\lambda/2$ 板などの位相差膜、光拡散膜、偏光素子と反対面に導電層を設けたプラスチックセル、異方性散乱や異方性光学干渉機能等をもつ輝度向上膜、反射板や半透過機能を持つ反射板が含まれる。

【0087】透明支持体と、異方性散乱層の高分子媒体との接着強度を増大させるために下塗り層、もしくは表面処理を施すことが好ましい。好ましい下塗り層用素材は、ゼラチン、スチレンーブタジエンラバー、ポリビニルアルコールである。また、好ましい表面処理は、火炎処理、コロナ処理、グロー処理、鹸化処理である。

【0088】[光学的異方性連続相と光学的等方性不連 続相とからなる異方性散乱層〕光学的異方性連続相は、 前述の光学的異方性不連続相と同じ棒状の液晶性化合物 を傾斜一軸配向させて構成されることが好ましい。使用 する化合物の種類は、前述の光学的異方性不連続相と同 じである。配向方法は、延伸法は使用できないが、光配 向法、電場配向法、磁場配向法を前述の光学的異方性不 連続相の配向と同様に好ましく使用することができる。 また、光学的異方性相を連続相とする場合、透明支持体 上にポリイミドもしくはポリビニルアルコールのような ポリマーを配向膜として塗設し、ラビングもしくは直線 偏光照射によりチルト角の大きな配向性を付与すること も好ましく行われる。配向膜の好ましい膜厚は0.01 μm以上5μm以下である。光学的等方性不連続相は、 ポリメチルメタクリレートやポリスチレン等の架橋もし くは非架橋ポリマー粒子やシリカ、二酸化チタン、酸化 亜鉛、酸化タングステン、酸化錫等の無機粒子を好まし く使用することができる。光学的等方性不連続相の好ま しい粒径は前述の光学的異方性不連続相と同じである。 光学的等方性不連続相の好ましい使用量は、光学的異方 性連続相を構成する素材1gあたり、0.001乃至

2. 0 g が好ましく。 0. 0 1 乃至 1. 5 g がさらに好ましい。光学的異方性連続相を傾斜配向後、紫外線照射により配向固定する方法も前述の光学的異方性不連続相と同様に好ましく行われる。本発明の異方性散乱層を透明支持体上に設けることも好ましく行われる。使用する透明支持体は前述のものと同じである。

【0089】異方性散乱層を有する偏光素子は光散乱型偏光素子として、光吸収型偏光素子と組み合わせて好ましく使用される。光吸収型偏光素子は、直交する直線偏光の一方を吸収し、他方を実質的に透過する偏光素子であり、5 倍以上に延伸したポリビニルアルコールフイルム中に I_3 一や I_5 一および/もしくは有機二色性色素を高度に一軸配向させ、ホウ酸で架橋したものをセルローストリアセテートのような保護フイルムでサンドイッチしたものが一般に使用されている。このような光吸収型偏光素子の偏光度(以下の式で定義)は、99%以上であることが好ましく、400nm~700nmの平均光線透過率は40%以上であることが望ましい。

【0090】【数1】

偏光度(%) =
$$100 \times \sqrt{\frac{P-C}{P+C}}$$

【0091】式中、Pは透過軸を平行にした2枚の偏光素子を透過する光の透過率であり;そして、Cは透過軸を直交させた2枚の偏光素子を透過する光の透過率である。

【0092】異方性散乱層を有する光学フイルムとの組み合わせは、図6に示されるように光吸収型偏光素子と別々の偏光素子として使用してもよいし、図7~9のように光吸収型偏光素子の保護フイルムの一方を置換して光吸収型素子に一体化して使用してもよい。その際、異方性散乱層を有する偏光素子の透過軸と光吸収型偏光素子の透過軸とが実質的に平行になるように配置して使用することが望ましい。また、異方性散乱層の透過軸異方性散乱層を有する偏光素子は異方性散乱層が光吸収型偏光素子よりも外側(液晶セルの反対側)となるように配置することが望ましい。

【0093】外光もしくはフロントライトから液晶表示装置に入射した光は、異方性散乱層を有する偏光素子を 40 通過する際、直交する直線偏光の一方を散乱し、他方を実質的に透過する。透過した直線偏光は、次に光吸収型偏光素子を通過し、液晶セルに入射する。本発明の偏光素子は散乱したもう一方の直線偏光のうち、少なくとも 50%以上は前方散乱することが好ましい。散乱光は傾斜一軸配向した異方性不連続相もしくは連続相を一定の方位角を持って通過するため、異方性不連続相もしくは連続層のレタデーションの大きさに依存する形で偏光状態が変化する。本発明の偏光素子の好ましいレタデーションは50nm以上1000nm未満であり、さらに好 50

ましくは150nm以上400nm未満である。散乱光 と傾斜一軸配向した異方性不連続相もしくは連続相との 方位角は一軸配向した異方性不連続相もしくは連続相の 遅相軸の傾斜角度に依存する。遅相軸の傾斜角度が大き いほど方位角も大きくなるが、方位角が遅相軸の傾斜角 度を上回ることはない。遅相軸の傾斜角度は10度以上 80度未満であることが好ましく、さらに好ましくは2 0度以上60度未満である。また、散乱光の出射角度が 大きい程、出射までの行路長が長くなり、異方性不連続 相もしくは連続相の遅相軸との方位角が大きくなるた め、偏光状態の変化も大きくなる。散乱光が、 λ/2板 に相当する275nm程度のレタデーションを有する異 方性不連続相もしくは連続相を方位角 4 5 度で通過する ことが光吸収型偏光素子の透過光量を増大する上で理想 的だが、反射型液晶表示装置における入射光はフロント ライト、太陽光、および様様な距離、角度に配置された 室内照明など種々の光源を利用するため複雑であり、ま た、散乱角度分布もあるため、散乱光の偏光状態も実際 は分布を持ったものとなる。本発明の偏光素子では、出 20 射した散乱光の少なくとも 10%が散乱軸との方位角が 20度以上の楕円偏光もしくは直線偏光に変換すること が可能になる。

【0094】また、偏光素子は、透過型液晶表示装置において、バックライトと偏光フィルムの間に配置することで輝度向上効果を発現させることもできる。

【0095】偏光素子は、図8に示したように液晶表示装置の光学補償フイルムと組み合わせると、広視野角化、高輝度化を図ることができる。光学補償フイルムとしては、特許第2587398号公報に記載のディスコティック化合物を用いることが好ましい。また、光学補償フイルムを偏光素子と一体型化したものも好ましく使用することができる(特開平7-191217号公報記載)。さらに、偏光素子は図9に示したように入/4板と組み合わせることで、反射型液晶表示装置の薄型化を図ることもできる。ここで、(光散乱型および光吸収型)偏光素子の透過軸と入/4板の遅相軸とが実質的に45°となるように配置することが好ましい。

【0096】偏光素子の表面に反射防止層を付与することもできる。反射防止層により表面反射が減少し、結果としてディスプレイの輝度を上昇させることができる。この反射防止層は例えば日本写真学会誌,29,P.137(1966)に知られているような低屈折率層と高屈折率層の積層体でも、低屈折率層を1層のみ設けたものでも良い。

【0097】偏光素子を反射型液晶表示装置に用いることにより、光の利用効率が大きくなり、結果としてディスプレイの輝度が上昇する。

[0098]

【実施例】[実施例1]

(異方性散乱層用塗布液の調製) スメクチック C 相を有

する重合性の液晶性化合物(N49)4g、ジベンタエ リスリトールペンタアクリレートとジペンタエリスリト ールヘキサアクリレートの混合物(DPHA、日本化薬 (株)製) 0. 1g、光重合開始剤 (イルガキュア90) 7、チバガイギー社製)0.1gを酢酸エチル2gに溶 解し、孔径30μmのポリプロピレン製フィルターでろ 過して、不連続相用重合性液晶溶液を調製した。一方、 ポリピニルアルコール(PVA205、クラレ(株) 製) 10質量%水溶液120gに、界面活性剤としてド デシルベンゼンスルホン酸ナトリウム 0.2gを添加、 溶解後、孔径30μmのポリプロピレン製フィルターで ろ過して、連続相用水溶液を調製した。不連続相用重合 性液晶溶液 200gと連続相用水溶液 200gを混合し た液を、ホモジナイザーにより分散して異方性散乱層用 塗布液を調製した。不連続相の平均分散径は 0. 3 μ m であった。

【0099】(塗布膜の調製および延伸法による傾斜配 向)異方性散乱層用塗布液をダイを用いてバンド流延、 乾燥し、厚み40μmとなるようにした。このフイルム をバンドから剥ぎ取り、ドライで25℃にて1.5倍延*20

*伸の後、90℃で2分間熟成してから、160W/cm の空冷メタルハライドランプ(アイグラフィックス (株)製、波長範囲200~500nm、最大波長36 5 nm) を用いて、照度 2 0 0 mW/c m²、照射量 4 00mJ/cm²の紫外線を照射して不連続相を硬化さ

40

【0100】[実施例2]

せ、偏光素子を作成した。

(異方性散乱層用塗布液の調製)液晶性化合物 (N-1 5) 4g、光化学反応性化合物(WP-1)0.4g、 光重合開始剤(イルガキュア907、チバガイギー社 製) 0. 1 g および酢酸エチル 2 g をポリビニルアルコ ール (PVA205、クラレ (株) 製) の10質量%水 溶液 1 2 0 g に混合し、ホモジナイザーを用いてこの液 を分散して異方性散乱層用塗布液を調製した。不連続相 の平均径は $0.4 \mu m$ であった。

【0101】(微粒子分散液の調製)下記の組成からな る微粒子分散液を調製し、アトライターにて体積平均粒 径が 0. 7 μmになるように分散した。

 $[0 \ 1 \ 0 \ 2]$

微粒子分散液組成

シリカ(日本アエロジル(株)製アエロジルR972) 0.67質量% セルロースアセテート(置換度2.8) 2.93質量% トリフェニルフォスフェート 0.23質量% ビフェニルジフェニルフォスフェート 0.12質量% 88.37質量% メチレンクロライド 7.68質量% メタノール

【0 1 0 3】 (原料ドープの調製) 下記の組成からなる ※【0 1 0 4】 セルローストリアセテート原料を調製した。

セルローストリアセテート原料組成

置換度2.8のセルローストリアセテート 89.3質量% トリフェニルフォスフェート 7. 1質量% 3.6質量% ピフェニルジフェニルフォスフェート

テート原料に対し、微粒子分散液 17.9質量部を添加 径45μ)でろ過した。 し、さらにジクロロメタン92質量%とメタノール8質 【0106】(紫外線吸収剤溶液の調製)下記の組成か 量%からなる混合溶媒を適宜添加し、攪拌溶解しドープ らなる紫外線吸収剤溶液を調製し、フィルター(アスト を調製した。ドープの固形分濃度は18.5質量%であ った。このドープを濾紙(東洋濾紙(株)製、#63) にてろ過し、さらに燒結金属フィルター(日本精線

(株)製 0 6 N、公称孔径 1 0 μm)でろ過し、さらに★

【0 1 0 5 】 固形分 1 0 0 質量部のセルローストリアセ 40★メッシュフィルター(日本ポール(株)製RM、公称孔

ロポア10フィルタ、富士写真フィルム(株)製)にて ろ過した。

[0 1 0 7]

紫外線吸収剤溶液組成

2-(2'-ヒドロキシー3',5'-ジーtertーブチルフェニル)-5-クロルベンゾトリアゾール 5.83質量%

2-(2'-ヒドロキシー3', 5'-ジーtert-アミルフェニル) ベンゾト

リアゾール 11.66質量% 11.866質量% 11.866

置換度 2.8 のセルロースアセテート 1.48質量% トリフェニルフォスフェート 0.12質量%

ビフェニルジフェニルフォスフェート 0.06質量%

メチレンクロライド 74.38質量% C 4.7質量%

メタノール 6.47質量%

【0108】(透明支持体の作成)原料ドープに対し、スタティックミキサを用い、上記紫外線吸収剤溶液を、ドープ中の固形分に対し紫外線吸収剤量が1.04質量%になるよう調節しつつ、ドープの配管経路において添加、混合した。このドープをエンドレスベルト上に流延し、自己支持性を持つまで熱風乾燥し、フイルムとして剥離した。剥離した時点の残留溶剤は、38質量%であった。このフイルムをテンター式乾燥機に導入し、両端を保持して張力を与えつつ乾燥し、残留溶剤が14質量%になるまで乾燥した。以降ローラー乾燥ゾーンにて乾 20燥し、残留溶剤が0.1質量%になるまで乾燥した。完成フイルムの膜厚は80μm、レターデーションは

(3.1) nm、フイルム長手方向の抗張力は140MPaであった。

【0109】(残留溶剤量の測定)残留溶剤は、島津製作所製GC-18Aを用い、メチレンクロライド、メタノール、n-ブタノールを定量した。残量溶剤量は湿量基準であり、これら溶剤の総和が、溶剤を含むサンプル総質量に占める割合を示す。

【0110】(ドープ固形分濃度の測定)ドープ固形分 30 濃度(%)は、湿量基準で(ドープを120℃2時間加 熱した減量分質量)/(元のドープ質量)×100で求 めた。

【0 1 1 1 】 (粒子分散粒径の測定) MALVERN社 製マスターサイザーMS 2 0 にて測定した。

【0112】(フイルムのレターデーションの測定)レターデーションは王子計測(株)製自動複屈折計KOBRA21DHにて、632.8nmにおける値を測定した。

【0 1 1 3】 (フイルムの抗張力の測定) 抗張力はオリ 40 エンテック (株) 製RTA-100引張試験機にて、初 期試料長100mm、引張速度200mm/minの条 件にて、23℃、65%RHにて測定した。

【0114】(塗布膜の調製および光配向法による傾斜 配向)作製した厚さ 80μ mのトリアセチルセルロース フイルムを透明支持体として用い、その上に、調製した 異方性散乱層用塗布液をバーコーターを用いて塗布し、 100℃で5分間乾燥した。膜厚は 8μ mであった。こ の後、紫外線露光装置を用いて、313nmの直線偏光 を、基板に対し斜め45度上方向から照射光強度10m 50 した。

W/c m^2 で基板温度を70 C とした状態で10 分間照射した。このフィルムを支持体ごと100 C の恒温槽に2 分間放置し、熟成してから、160 W/c m の空冷メタルハライドランプ(アイグラフィックス(株)製、波長範囲 $200\sim500$ nm、最大波長365 nm)を用いて、照度200 mW/c m^2 、照射量400 mJ/c m^2 の紫外線を照射して不連続相の傾斜配向状態を保ったまま硬化させ、偏光素子を作成した。

42

【0115】[実施例3]

(異方性散乱層用塗布液の調製)室温において、液晶性化合物(N-18)4g、光重合開始剤(イルガキュア907、チバガイギー社製)0.1g、平均酢化度59.0%のセルロースアセテート12g、メチレンクロリド54.3g、メタノール9.9gおよびnープタノール2.0gを混合して、塗布液を調製した。

【0116】(塗布膜の調製および電場による傾斜配 向)異方性散乱層用塗布液を、ガラス板上に流延し、室 温で1分間乾燥後、45℃で5分間乾燥させた。乾燥後 の溶剤残留量は30質量%であった。セルロースアセテ ートフイルムをガラス板から剥離し、適当な大きさに切 断した後、そのまま120℃で30分間乾燥したとこ ろ、溶剤残留量は0.1質量%で、フイルムの厚さは、 9 7 μ m だった。フイルム断面の超薄切片を透過型電子 顕微鏡で観察したところ、液晶性化合物からなる不連続 相の平均径は2.3μmだった。この後、基板温度80 ℃でフイルムを基板に対し45度傾斜した電極間に挿入 し、500 Vの電圧印加を5分間行った。電圧印加を3 分間行った時点で、160W/cmの空冷メタルハライ ドランプ(アイグラフィックス(株)製、波長範囲20 0~500nm、最大波長365nm)を用いて、照度 200mW/cm²、照射量400mJ/cm²の紫外 線をフイルムに照射して不連続相の傾斜配向状態を保っ たまま硬化させ、偏光素子を作成した。

【0117】[実施例4]

(異方性散乱層用塗布液の調製)室温において、液晶性化合物 (N-17) 4g、光重合開始剤 (イルガキュア 907、チバガイギー社製) 0.1g、平均粒径 $2.1\mu m$ のシリカ粒子 1.3g、メチルエチルケトン 27g、シクロヘキサノン 27g を混合、分散して、塗布液を調製した。

± -

【0118】 (塗布膜の調製および磁場による傾斜配 向)実施例2で作製した厚さ80µmのトリアセチルセ ルロースフイルムに、ポリビニルアルコールを配向膜と して 0.2 μ m 塗布し、ラビングした。この上に上記の 異方性散乱層用塗布液Dをバーコーターを用いて塗布 し、100℃で5分間乾燥した。膜厚は9μmだった。 この後、基板温度90℃でフィルムを基板に対し45度 傾斜した磁極間に挿入し、2 Tの磁場印加を5分間行っ た。磁場印加を3分間行った時点で、160W/cmの 空冷メタルハライドランプ(アイグラフィックス(株) 製、波長範囲 2 0 0 ~ 5 0 0 n m、最大波長 3 6 5 n m) を用いて、照度 2 0 0 mW/c m²、照射量 4 0 0 m J / c m² の紫外線をフイルムに照射して不連続相の 傾斜配向状態を保ったまま硬化させ、偏光素子を作成し た。

【0119】(偏光素子の評価)実施例1~4で作製し た偏光素子の光線透過率および光散乱性(ヘイズ)をヘ* *イズメーターMODEL 1001DP(日本電色工業 (株)製)を用いて測定した。測定は光源とフィルムの 間に光吸収型偏光素子と作製した光散乱型偏光素子とを 挿入して行い、光吸収型偏光素子の透過軸と光散乱型偏 光素子の透過軸を同じにしたものを平行、直交させたも のを直交とした。光線透過率は全光線透過率を、光散乱 性はヘイズを指標として評価した。結果を第1表に示 す。本発明に従う偏光素子は、平行および直交透過率が いずれも高く、ヘイズは直交方向で大きかったが、平行 方向は小さかった。従って、異方性散乱層に入射した透 過軸方向の光は散乱の影響をあまり受けず大部分が透過 し、散乱軸方向の光は大部分が散乱されたが後方散乱す ることなく前方(入射面の反対側)に出射したことがわ かった。

44

[0120]

【表1】

第1表

| | 全光線透過率 | | <u> </u> | |
|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| 偏光素子 | 平行 | 直交 | 平行 | 直交 |
| 実施例 1 | 90.2% | 8 8 . 5 % | 13.2% | 90.4% |
| 実施例 2 | 91.5% | 70.1% | 9.8% | 89.8% |
| 実施例 3 実施例 4 | 86.9% 87.4% | 8 2 . 1 % 6 9 . 6 % | 13.5% 10.2% | 9 2 . 1 % 8 5 . 3 % |

【0 1 2 1】[実施例5]

(光吸収型偏光素子と光散乱型偏光素子との一体化)ポ リビニルアルコール (PVA) フイルムをヨウ素 5.0 30 (株)製)と、ポリビニルアルコール (PVA117、 g/リットル、ヨウ化カリウム10.0g/リットルの 水溶液に 2 5℃にて 9 0 秒浸漬し、さらにホウ酸 1 0 g /リットルの水溶液に25℃にて60秒浸漬後、ロール 延伸機を用いて 7. 0 倍に延伸した。この後、延伸した フイルムの片側に、実施例1で作製した偏光素子を重 ね、さらに重ねた2枚のフイルムを、ポリビニルアルコ ール(PVAII7、クラレ(株))5質量%水溶液を 糊として用い、ケン化したトリアセチルセルロースフィ ルム(富士写真フイルム(株)製)2枚をラミネートし た。ラミネートの際、光散乱型偏光素子の透過軸と光吸 40 収型偏光素子の透過軸がほぼ平行となるように配置し た。この後70℃で5分間乾燥して、偏光板を作製し た。

【0122】[実施例6]

(光吸収型偏光素子と異方性偏光素子との一体化)ポリ ビニルアルコール (PVA) フイルムをヨウ素 5.0g /リットル、ヨウ化カリウム10. 0g/リットルの水 溶液に25℃にて90秒浸漬し、さらにホウ酸10g/ リットルの水溶液に25℃にて60秒浸漬後、ロール延 伸機を用いて7.0倍に延伸した。この後、延伸したフ 50

イルムを実施例2で作製した偏光素子およびケン化した トリアセチルセルロースフイルム(富士写真フイルム クラレ(株))5質量%水溶液を糊として用いラミネー トした。ラミネートの際、光散乱型偏光素子の透過軸と 光吸収型偏光素子の透過軸がほぼ平行となり、また、光 散乱型偏光素子が光吸収型偏光素子と接触するように配 置した。この後70℃で5分間乾燥して、偏光板を得 た。

【0123】[実施例7]

(光吸収型偏光素子と異方性偏光素子との一体化)実施 例6の偏光板の作製においてラミネートする偏光素子を 実施例3で作製した偏光素子に変更した以外は、実施例 6に記載した方法に従って偏光板を作製した。

【0 1 2 4】[実施例8]

(光吸収型偏光素子と異方性偏光素子との一体化)実施 例 6 の偏光板の作製においてラミネートする偏光素子を 実施例 4 で作製した偏光素子に変更した以外は、実施例 6に記載した方法に従って偏光板を作製した。

【0125】[比較例1]実施例6の偏光板の作製におい てラミネートする偏光素子を、ケン化処理したセルロー ストリアセテートフイルム(富士写真フィルム(株)

製)に変更した以外は、実施例6に記載した方法に従っ

て偏光板を作製した。

【0126】[比較例2]比較例1で作製した偏光板と、 光学干渉による偏光選択層を有する市販の輝度上昇フィ ルム(DBEF、3M製)とを、両フイルムの透過軸が ほぼ平行となるように配置して偏光板を作製した。

【0127】(拡散透過率の異方性評価)実施例5~8 および比較例1、2で作製した偏光板のの拡散透過率 を、60 φ積分球付の分光光度計(UV-3100P C、島津製作所製)に、大型偏光子(Assy)を備え た装置を用いて測定した。測定は光源とフイルムの間に*10

*大型偏光子を挿入して行い、偏光子の透過軸と異方性散 乱型偏光素子の透過軸を合わせたものを平行透過率、直 交させたものを直交透過率として測定した。測定は40 0 nm~700 nmの範囲で行い、平均値を算出した。 【0128】評価結果を第2表に示す。本発明に従う偏 光板は、比較例の偏光板と比べ、直交透過率が大きい。 従って、反射や後方散乱を使用できない環境において

も、液晶セルへの入射光量を増大できる。

46

[0129]

【表 2】

第2表

| 偏光板 | 平行の場合の全光線透過率 | 直交の場合の全光線透過率 |
|-------|--------------|--------------|
| 実施例 5 | 79.2% | 3 0. 2 % |
| 実施例6 | 80.1% | 28.5% |
| 実施例7 | 75.7% | 3 4. 2% |
| 実施例8 | 76.6% | 25.2% |
| 比較例 l | 86.8% | 0 % |
| 比較例 2 | 81.5% | 2.1% |

【0130】[実施例9]

(反射型液晶表示装置の作製)市販の反射型液晶表示装 置(カラーザウルスMI-310、シャープ(株)製) の偏光フィルムを剥ぎ取り、代わりに実施例5で作製し た偏光板を貼り付けた。作製した反射型液晶表示装置に ついて、目視で評価を行ったところ、白表示、黒表示、 そして中間調のいずれにおいても、色味がなく、ニュー トラルグレイが表示されていることが確認できた。次 に、測定機(EZcontrast160D、Eldim社製)を用 30 板を用いた以外は、実施例9と同様にして、反射型液晶 いて反射輝度を測定した。結果を第3表に示す。

【0131】[実施例10]

(反射型液晶表示装置の作製)実施例6で作製した偏光 板を用いた以外は、実施例9と同様にして、反射型液晶 表示装置を作製した評価した。結果を第3表に示す。

【0132】[実施例11]

(反射型液晶表示装置の作製) 実施例7で作製した偏光※

※板を用いた以外は、実施例9と同様にして、反射型液晶 表示装置を作製した評価した。結果を第3表に示す。

【0133】[実施例12]

(反射型液晶表示装置の作製) 実施例8で作製した偏光 板を用いた以外は、実施例9と同様にして、反射型液晶 表示装置を作製した評価した。結果を第3表に示す。

【0134】[比較例3]

(反射型液晶表示装置の作製) 比較例1で作製した偏光 表示装置を作製した評価した。結果を第3表に示す。

【0135】[比較例4]

(反射型液晶表示装置の作製) 比較例 2 で作製した偏光 ; 板を用いた以外は、実施例9と同様にして、反射型液晶 表示装置を作製した評価した。結果を第3表に示す。

[0136]

【表3】

第3表

| 反射型液晶表示装置 | 反射輝度 (相対値) | |
|-----------|------------|--|
| 実施例 9 | 1. 3 2 | |
| 実施例 1 0 | 1. 24 | |
| 実施例11 | 1. 21 | |
| 実施例 1 2 | 1. 15 | |
| 比較例 3 | 1.00 | |
| 比較例 4 | 0.90 | |
| | | |

【0 1 3 7】第 3 表に示されるように、本発明に従う液 晶表示装置は、従来の偏光素子を用いた液晶表示装置と 50 ントラスト比が20であり、コントラスト比3となる視

比較して、正面輝度が明らかに向上した。正面からのコ

BEST AVAILABLE COPY

(25)

特開2002-196142

48

野角は、上下120°以上、左右120°以上であっ た。

47

【図面の簡単な説明】

【図1】異方性散乱層の基本的な構成を示す模式図であ る。

【図2】異方性散乱層の別の基本的な構成を示す模式図 である。

【図3】 偏光素子の一般的な形態を示す断面模式図であ る。

【図4】偏光素子の別の一般的な形態を示す断面模式図 10 6、12 遅相軸 である。

【図5】偏光素子のまた別の一般的な形態を示す断面模 式図である。

【図6】光散乱型偏光素子と光吸収型偏光素子とを組み 合わせた偏光板を示す断面模式図である。

【図7】光散乱型偏光素子と光吸収型偏光素子とを組み 合わせた別の偏光板を示す断面模式図である。

【図8】光散乱型偏光素子と光吸収型偏光素子とを組み 合わせたまた別の偏光板を示す断面模式図である。

【図9】光散乱型偏光素子と光吸収型偏光素子とを組み 20 20 TNモード液晶セル 合わせたさらに別の偏光板を示す断面模式図である。

【図10】偏光板を含む反射型液晶表示装置の断面模式 図である。

【図11】偏光板を含む別の反射型液晶表示装置の断面 模式図である。

【図12】偏光板を含むまた別の反射型液晶表示装置の 断面模式図である。

【図13】偏光板を含むさらに別の反射型液晶表示装置 の断面模式図である。

【図14】偏光板を含むさらにまた別の反射型液晶表示 装置の断面模式図である。

【符号の説明】

θ 遅相軸と散乱軸との角度

1 光学的異方性不連続相

2 光学的等方性連続相

3、9 散乱軸

4、10 透過軸

5、11 光の入射方向

7 光学的異方性連続相

8 光学的等方性不連続相

13 異方性散乱層

14 透明支持体

15 光散乱型偏光素子

16 光吸収型偏光層

17、31 光学補償シート

18、29 λ/4板

19、21 偏光板

22 半透過膜

2 3 導光板

2 4 LED

25 位相差板

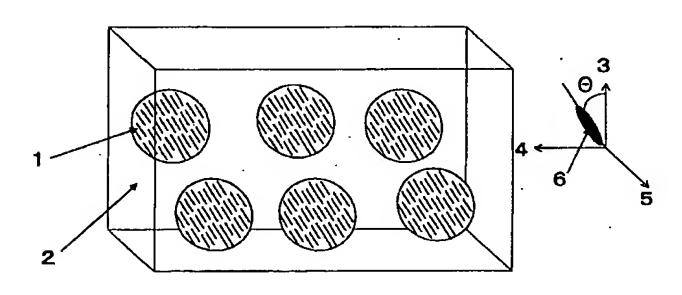
26 STNモードの液晶セル

2 7 反射板

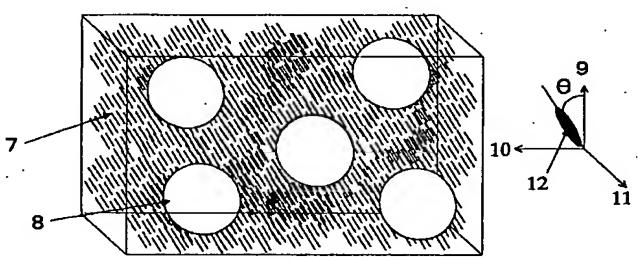
28 冷陰極管

30 孔開反射板付TNモードの液晶セル

【図1】



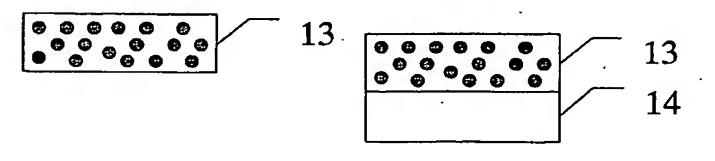
【図2】

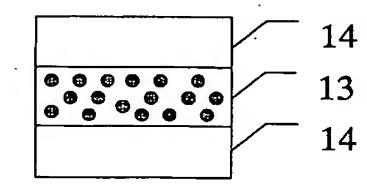


【図3】

【図4】

[図5]

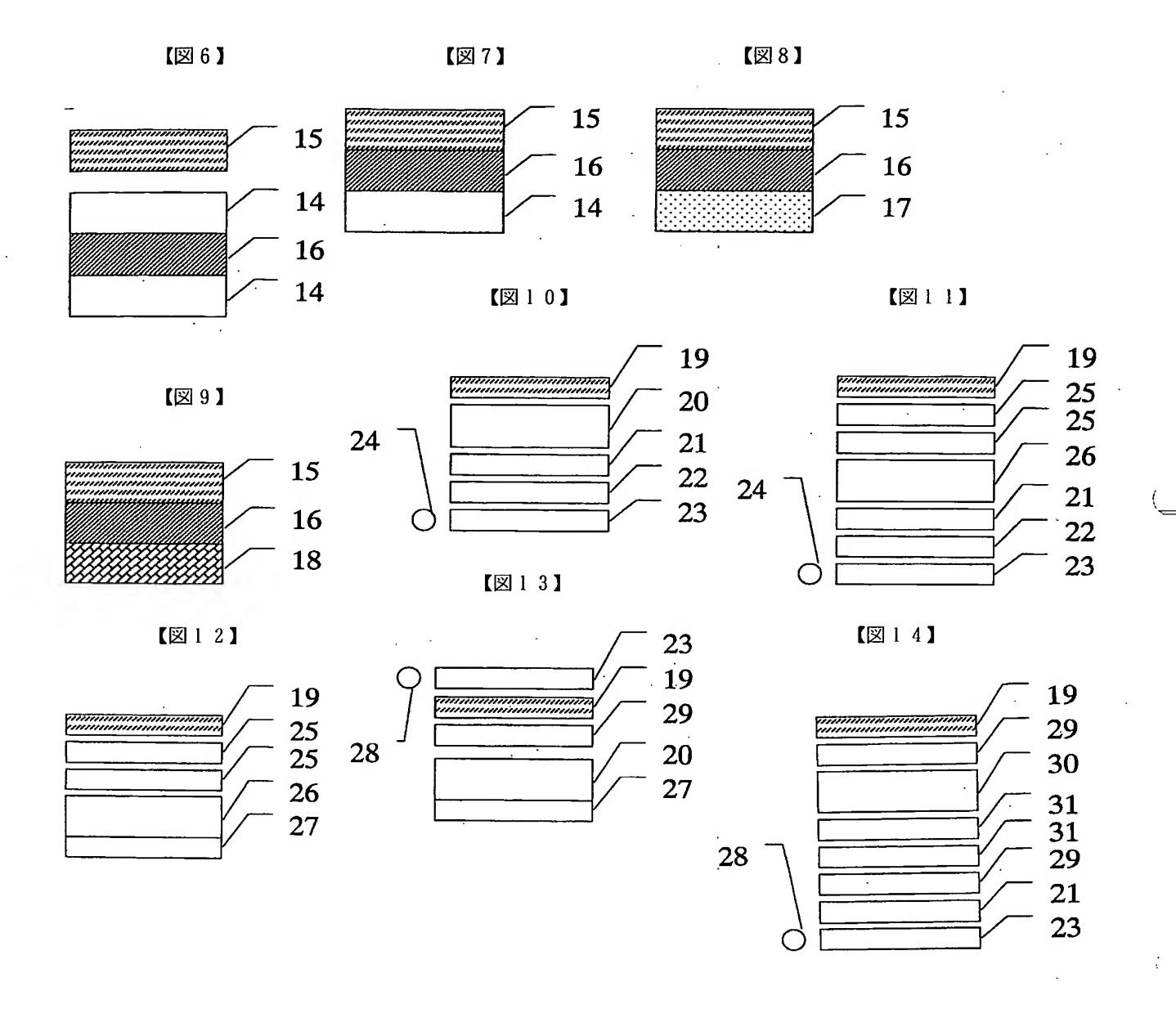




BEST AVAILABLE COPY

(26)

特開2002-196142



フロントページの続き

F ターム (参考) 2H049 BA02 BA04 BA25 BA26 BA27 BA42 BA44 BB03 BB13 BB43 BB47 BB49 BB51 BB63 BB67 BC03 BC09 BC14 BC22 2H091 FA08X FA10Z FA11X FA11Z FA14Y FA31Z FA41Z FD06

GA17 HA07 HA10 LA16